

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/709,399	CHIU, HSIEN-LIN	
Examiner	Art Unit	
karen masih	2837	

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
31%	439	4/4/05	Em		
	254		1		
	138				
. \	771				
	751				
	752				
	753				
	754				
	774				
	797				
	updat	811105	vn_		
	•				

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
3, 8	439	8/1/05	ILM	
	254			
	137	*	N	

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		:		
	•			
	•			
	-			
·				
	<u>. </u>			